



CAV 16.34 MISIÓN DIRECTA A ESTADOS UNIDOS

10 de Junio de 2016

Dentro de las actividades de promoción internacional para 2016 de AFM, *Advanced Manufacturing Technologies*, está programada una Misión Directa a Estados Unidos, que tendrá lugar la semana del 12 al 16 de septiembre, y contará con el apoyo del Programa ELKARTZEN del Gobierno Vasco.

Durante esa semana se celebrará la feria IMTS de Chicago (<u>www.imts.com</u>), donde AFM estará presente junto a varias empresas asociadas expositoras.

Para aquellas empresas que lo deseen, la Asociación ofrece asistencia particular a cada empresa durante el desarrollo de la actividad.

Lugar y fechas

Estados Unidos, entre el 12 y el 16 de septiembre de 2016.

Beneficiarios

Empresas vascas fabricantes de máquinas-herramienta, accesorios, componentes y herramientas de corte, equipos o sistemas de fabricación aditiva y otras relacionadas con las tecnologías de fabricación avanzada, que estén al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y que no hayan sido sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas.

Para recibir la bolsa de viaje se deberá viajar al país en alguna de las fechas de la misión y presentar facturas y pagos del vuelo y/o del hotel a nombre de la empresa beneficiaria.

Bolsa de viaje estimada

474,50 € (1 bolsa de viaje máximo por empresa participante).

Cuota de participación

150 €

Plazo de inscripción

Hasta el miércoles 22 de junio.

Fecha de emisión de factura

5 de julio de 2016.

A partir de este momento la empresa quedará obligada al pago de la cuota de participación independientemente de la posterior cancelación de su participación en la actividad por cualquier motivo.

Nº de plazas

12, según orden de recepción de solicitud. La reserva de plaza se realizará una vez abonada la cuota de participación.

Por favor confirmen su asistencia enviando un e-mail a afm@afm.es indicando nombre de la persona que asistirá.

Persona de contacto en AFM: Mikel Artola (mikel.artola@afm.es)